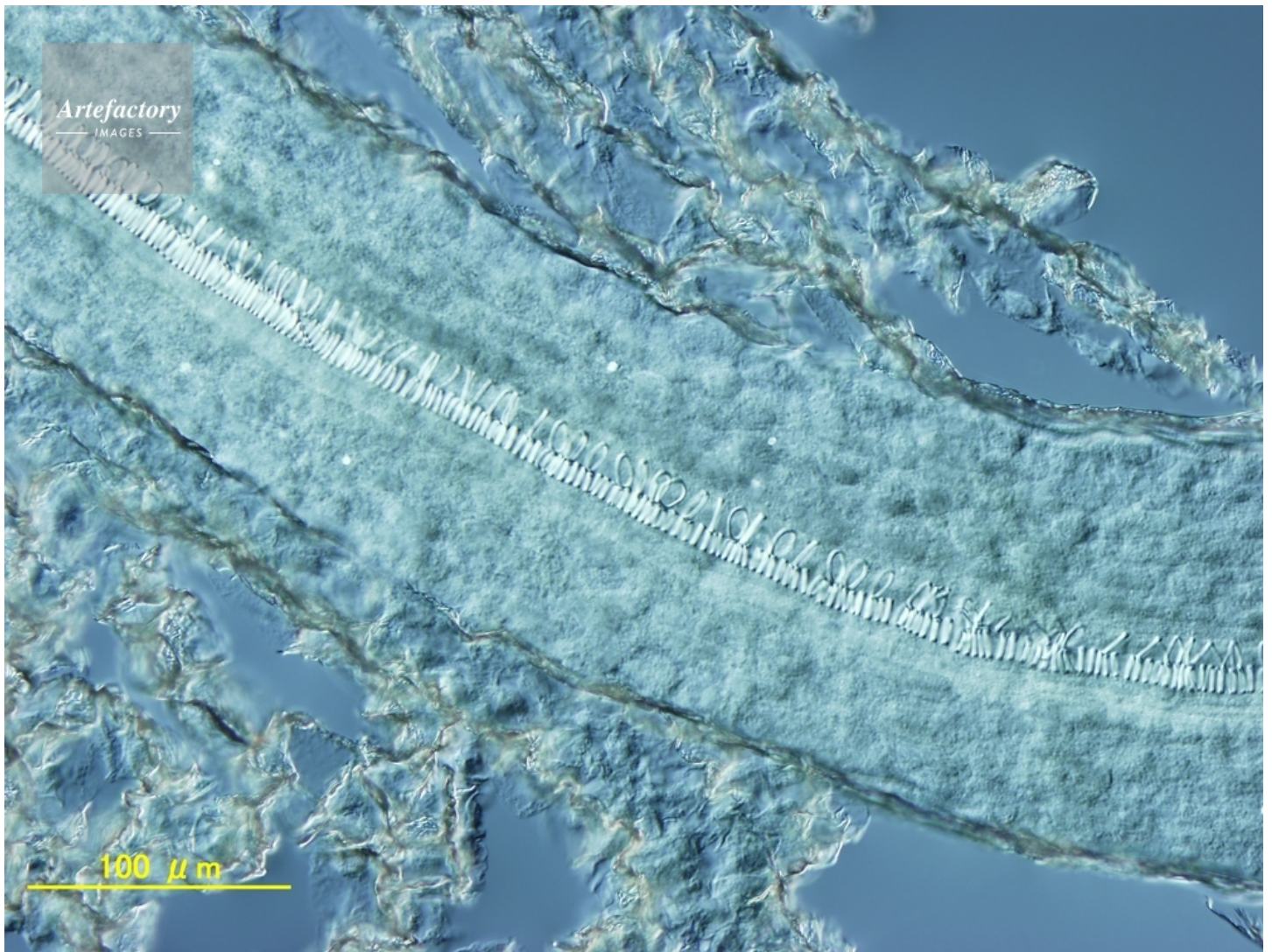




作品番号 : 03400372

作品タイトル : ムラサキツユクサ,葉表面

作家 : OLYMPUS CORPORATION Technolab

キャプション : 微分干渉観察

コレクション :

ソース :

撮影地 :

撮影年月日 : 2007/5/24

学術名 :

クレジット表記 : (c)OLYMPUS CORPORATION Technolab / Artefactory

モデルリリース : なし

プロパティリリース : なし

ピクセル数 : 3455px × 2602px

印刷サイズ : 20.3cm × 15.3cm

データサイズ : 5.6MByte

ファイル形式 : JPEG